First Hit

Previous Doc

Next Doc

Go to Doc#



L37: Entry 67 of 73

File: JPAB

Dec 19, 1984

PUB-NO: JP359225992A

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 59225992 A TITLE: OPTICAL RECORDING MEDIUM

PUBN-DATE: December 19, 1984

INVENTOR-INFORMATION:

NAME

COUNTRY

SHIGETA, SADAAKI YOKOGAWA, YOSHIO

EZAKI, KOZO

ASSIGNEE-INFORMATION:

COUNTRY

DAINIPPON INK & CHEM INC

APPL-NO: JP58099577 APPL-DATE: June 6, 1983

US-CL-CURRENT: 369/283; 428/148 INT-CL (IPC): B41M 5/26; G11B 7/24

ABSTRACT:

PURPOSE: To obtain an optical recording medium high in sensitivity, showing an extremely high S/N ratio of reproduced signals, stable and having low toxicity, by using a composite layer comprising particulates of a specified metal or a semiconductor dispersed therein and a recording layer consisting of a specified semiconductor.

CONSTITUTION: The composite layer 1 comprising particulates of a metal or a semiconductor dispersed in a metallic oxide is provided on a base 3, and a semiconductor layer 2 is provided on the surface thereof. An energy beam incident on the optical recording medium is absorbed into the semiconductor layer and the composite layer, the resultant heat melts the composite layer, and recording and reproduction are performed by utilizing the change in the optical property (reflectance, transmittance or the like) of the part irradiated with the energy beam. Examples of the metal or semiconductor used for the composite layer include Sn, In, Sb, Pb, Al, Zn, Cu, Ag, Au, Ge and alloys comprising one of them as a main constituent. Examples of the metallic oxide include oxides of Sn, In, Al, Zr and Zn. When Ge is used for the semiconductor layer, a recording medium having high sensitivity and showing a high S/N ratio of reproduced signals can be obtained.

COPYRIGHT: (C) 1984, JPO& Japio

Previous Doc Next Doc Go to Doc# ITIO MAE BLANK (USPTO)

(JP) 日本国特許庁 (JP)

⑩公開特許公報(A)

①特許出願公開

昭59-225992

(1) Int. Cl.³ B 41 M 5/26 G 11 B 7/24

識別記号

庁内整理番号 6906-2H 8421-5D ❸公開 昭和59年(1984)12月19日

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 7 頁)

99光記録媒体

②特

類 昭58-99577

@出

願 昭58(1983)6月6日

の発 明

者

重田定明 習志野市谷津 3 —29—10

@発 明 者

者 横川発雄

東京都板橋区赤塚新町3-13-

10

伊一発明 者、江崎弘造

浦和市別所 3 一37—15喜光寮内

①出 願 人 大日本インキ化学工業株式会社 東京都板橋区坂下3丁目35番58

号

個代 理 人 弁理士 高橋勝利

明 幅 看

1. 発明の名称

光記錄媒体

2. 特許請求の範囲

1. 募板上に、金属酸化物溶膜中に金属もしくは半導体の数粒子が分散した複合層と、該複合層の少なくとも一方の表面に接触する半導体層からなる記録層が形成されていることを特徴とする光紀録媒体。

2. 金属もしくは半導体の微粒子が、Sn、In、Sb、Pb、Al、Zn、Cu、Ag、Au、Geまたはこれら金属もしくは半導体を主成分とする合金の微粒子である特許請求の範囲第1項に配数の光配録媒体。

3. 金属酸化物がSn、In、Al、Zr及びZnの酸化物より選ばれた少なくとも一種である特許請求の範囲第1項に記録の光配録媒体。

4. 率導体層がGe層である特許額求の範囲第1項に記載の先記録媒体。

3. 発明の詳細な説明

本発明は、レーザ光等のエネルギー線を照射することによって、配録暦のエネルギー線照射部が溶融等により変形または除去されることによって生じる反射率もしくは 透過本の変化を利用して光学的に情報の記録、再生を行う のに渡した記録媒体に関するものである。

光ディスク等の光記録媒体に要求される性質としては、 記録光調に用いるレーザの被長領域での記録感度が高いこ と、再生信号のSN比が高いこと、記録密度が高いこと、 保存安定性にすぐれていること、及び毒性が低いことが挙 げられる。

レーザ先照射部の温度上昇により記録階が動解し、ピットを形成するいわゆるヒートモード型記録媒体に於たで、いこの形式を高くするためには、記録圏の分元吸収率が高、またのの形状、大きさが調査で、Nいて、とは緑圏の厚さはは、ピットの形状、大きさが調光で、いて、は、には緑部と未記録の反射が大きに反射が大きには、記録部と未記録のには、熱性のでは、記録を高くするためには、記録圏の酸化安定性及び耐湿性が高いことが要求される。

レーザ用記録媒体として現在最もすぐれているとされて いるのは、ガラスまたはブラスチック務板上に記録層とし てテルルまたはテルルー砒素合金等のテルル合金薄膜を形 成したものである。テルル及びテルル合金薄膜は、可視- 据性の点では、テルル系記録媒体に比較して有利なものに、ガラスまたはブラスチック落板上、もしくは該筋板上に設けたアルミニウム等の反射層の上に色素または色素をポリマーに分散した層を形成した記録媒体がある。しかし、一般に色素の吸収波長は、赤色光より短波長側にあり、今後記録用光線の主流となると予想されている半導体レーザの発振波長域である750m~850mmの領域で大きな吸収を示す安定な色素が得られないため、半導体レーザを記録用光線とする色素系記録媒体で実用的なものは得られていない。

本発明者等は、毒性が低く、酸化安定性及び耐水性にすぐれた光配線媒体の完成を目的として頻意研究を進めた結果、酸化安定性及び耐水性にすぐれた特定の金瓜もしくは半導体の微粒子が、化学的安定性にすぐれた金属酸化物の膜中に分散した複合層と、この複合層の少なくとも一方の皮面に接触した特定の半導体からなる記録層を用いることによって高速度で再生信号のSN比が極めて高く、且つ安定でしかも毒性の低い光記録媒体が得られることを見出し、本条明に到途した。

本発明の要旨とするところは、茘板上に、金属酸化物薄膜中に金属もしくは半導体の被粒子が分散した複合層と、該複合層の少なくとも一方の表面に接触する半導体層からなる記録層が形成されていることを特徴とする光記録媒体の機構と構成にある。

第1 図に、本発明の光記録媒体の間構成の一例を示す。 第1 図に於ては、基板上に、金匹酸化物中に金瓜もしくは 半導体の微粒子が分散した複合層(以下複合層と呼ぶ)が 設けられており、該複合層の表面に半導体層が形成されて いる。この光記録媒体に於ては基板側もしくは基板と反対 側から入射したエネルギー線は、半導体層及び複合層に吸 収され発生した熱により複合層が融解し、この複合層の融 解部分が半導体層のこれに接した部分を併って移動するこ

とによって形成されるピットによって生じる媒体のエネルギー線が照射された部分の光の反射率、透過率等の光学的 性質の変化を利用して記録、再生が行われる。

本発明の光記録媒体に於ける複合層に用いられる金属もしくは半導体の例としては、Sn、In、Pb、A1、Zn、Cu、Ag、Au、Sb、Bi、Se、Te、Ge及びこれらを主成分とする合金が挙げられるが、低海性の観点から好ましい金属もしくは半導体の例としては、Sn、In、Sb、Pb、AI、Zn、Cu、Ag、Au、Ge及びこれらを主成分とする合金が挙げられる。上記金属もしくは半導体の特徴は半導体レーザの発掘波長域での反射率が高い、改点が低い、赤性が低い、及び空気中での安定性が高い等であるので、これら金属もしくは半導体を主成分とする合金を用いる場合は、上記特徴が失われないように注意する必要がある。

本発明の光記録媒体に於ける複合層に用いられる金属酸化物は、化学的安定性にすぐれ、熱伝導率の低いものであることが必要で、好ましい例としては、Sn、In、Al、2r及びZnの酸化物が挙げられるが、特にSnまたはInの酸化物を用いると、空気中での安定性がすぐれ、高感度且つ再生信号のSN比が高い記録媒体が得られる。SnまたはInの酸化物の例としては化学式でSn0a、Ina-2N2Os 後びSn0x-x、Ina-0s-x 符の低酸化物や、Sn1-yNyOa、Ina-2N2Os 等のSn0a、InaOg、Ina-0g

に異種金属がドーピングされたものが挙げられる。ここで x、 z は 0.5 以下、 y は 0.2 5 以下の正の数、 M は Sb、 In、 N は Sn、 Ge、 Pb、 2n等の金属を示す。

上記複合層に於ける金属もしくは半導体の充壌率は 0.3 以上、 0.9 5 以下であることが必要である。 充壌率が 0.3 以下であると、複合層の吸収係数が低下し、且つ複合層が溶融流動化する温度も高くなり、得られる光記録媒体の記録感度が低下する。 充壌率が 0.9 5 以上となると、複合層に分散している金属もしくは半導体粒子間の接触が始まり、金属もしくは半導体粒子の粒子径が大きくなり、 そのため記録と、下り、また複合層の熱伝導率も大きくなるため記録 必度が低下し、また複合層の熱伝導率も大きくなるため記録

本発明の光記録媒体に於ける複合間の一個の関さは10 人以上、500人以下が望ましい。複合間の一個の関さが 10人以下であると、複合間のエネルギー線照射部の溶験 漁動化による半導体間のピット形成が進行し難らなり、記 録媒体の記録感度が低下する。また複合層の一層の関節が 漁動化に必要なエネルギーが大きくなるため記録媒体の記 録感度が低下する。特に複合層の一層の厚さが30人以上、 300人以下の場合、齊感度で再生信号のSN比の高い記 経媒体が得られる。

本発明の光記録媒体に用いられる半導体層の例としては、Ge、Si、Se等の元素半導体及び、AISb、GaAs、GaSb、InP、InAs、InSb等の化合物半導体が挙げられる。特に半導体にGeを用いた場合は、均質且つ750mm~850mmの被長域で光の吸収係数の大きい間が得られるため、高感度且つ再生信号のSN比が高い記録媒体が得られる。またGe間は頑膜の場合でも酸化安定性及び耐湿性がすぐれており、毒性も低い点で本発明の光記録媒体に用いられる半導体層として好適である。更に本発明の光記録媒体には、GeにGa、InまたはSb等をドーピングした悲躁からなる半導体層を用いることもできる。

本発明の光記録媒体に於ける半導体層の一層の厚さは10 A以上、200人以下が望ましい。半導体層の一層の厚さ が10人以下であると、得られる記録媒体の750nm~ 850nmの被長域での光の反射率、吸収率が低くなり、記録部と未記録部とのコントラストが大きくできず、再生信 号のSN比が低くなる。半導体層の関連が溶験流動化 しても、半導体層のピット形成が進行し難くなるため、記録媒体の記録感度が低下する。特に半導体層の一層の関連が が20人以上、100人以下の場合SN比の高い記録媒体 が得られる。

本発明の光記録媒体の一つの実施趙禄は、茲板上に複合 周を形成させ、更にこの複合周の裏面に半導体層を形成さ せたものである。茘板としては、アルミニウム等の金属板、 ガラス板、あるいはポリメタクリル散メチル、ポリスチレ ン、ポリ塩化ビニル、ポリカーポネート、ポリエチレンテ レフタレート、ポリブチレンテレフタレート、ポリアミド 及びエポキシ樹脂、ジアリルフタレート乗合体、ジェチレ ングリコールピスアリルカーポネート頂合体、ポリフェニ レンサルファイド、ポリフェニレンオキサイド、ポリイミ ド等の熱可塑性、又は熱硬化性樹脂のシート又はフィルム が用いられる。特に本発明の光記録媒体を記録光、再生光 を碁板を通して闘射する形式の光ディスクとして使用する 場合に於ては、基板にはメチルメタクリレート系頂合体、 スチレン系質合体、ポリ塩化ビニル、ポリカーポネート、 ジェチレングリコールピスアリルカーポネート頂合体、エ ポキン樹脂等の透明プラスチックのシートを用いる必要が ある。また、基板にガラス板、又はアルミニウム等の金属 板を使用する場合は、これら基板上にポリマー暦を設けた 後に複合層及び半導体層からなる記録層を形成させると再 感度の光記録媒体が得られる。上記ポリマーの例としては、 ポリスチレン、ポリメチルメタクリレート、ポリイソプチ

ルメタクリレート等が挙げられる。

本発明の光記録媒体の層構成の例を第2図〜第5図に示す。以下本発明の記録媒体の製造方法を層構成の例図を用いて説明する。

第2図に示す構成の記録媒体は、募級3の上に半導体限 2 を形成させた後に、この半導体別2の上に複合暦1を形 成させ、次いでこの操作をくり返した後最外間に半導体層 を形成することにより、半導体層を n.層、複合層を n.-1 脳鏡周させることによって得られる (ここで n は正の移数 を示す。)。半導体階及び複合間を形成させるためには、 真空譲殺法、イオン化表發法、イオンプレーティング法、 スパッタ法、クラスターイオンビーム法等を利用する。複 合暦を形成させる場合は、金属もしくは半導体金属酸化物 とを別々のルツボに入れ、1×10⁻³ millg以下の真空皮に 於て同時に慈発させ蒸剤を行う。また上記真空蒸着工程で **蒸発粒子をイオン化し、半導体層表面に衝突させるイオン** 化激発法、またイオン化と同時に基板側に直流低圧を印加 してイオン化粒子を加速させるイオンプレーティング法を 肌いることもできる。また金属もしくは半導体のターゲッ トと金属酸化物のターゲットを用いて同時スパッタを行う ことによって複合間を形成させることもできる。いずれの 場合も複合層の形成時には、各義発源、ターゲットの比較 的近傍に水晶膜厚センサ等のセンサヘッドを設置し、金版 もしくは半導体及び金属酸化物の蒸着速度、スパックリン が速度を別々に検知、制御することにより、所定の金属も しくは半導体の充壌率及び厚さの複合層が得られる。

第2図~第5図に示す構成の本発明の光記録媒体に於ては、記録層の厚さ(複合層及び半導体層を積置した全体の厚さ)が50人以上、2000人以下であることが発度しい。記録層の厚さが200人以上になると、記録層のエネルギー線照射部の体積が大きくなるため、エネルギー線で表別した場合に吸収されるエネルギーの密度が低下するとため、記録媒体の記録感度が低下し、さらに形成されると

ット周辺の形状が乱れ易くなり、再生信号のSN比に懸影響を与える。記録暦の厚さが50人以下であると、記録媒体の記録部と未記録部の反射率及び透過率の差が小さくなり、コントラストが低くなるため、再生信号のSN比を高くすることができない。本発明の光記録媒体を反射型光ディスクに使用する場合、記録暦のより好ましい厚さの範囲は70人以上、500人以下である。

第2図~第5図に示す構成の本発明の光記録媒体に於ては、複合層の一層の厚さが10人~500人、半導体層の厚さが10人~500人、半導体層の厚さが10人~200人、複合層と半導体層が積層された記録層の厚さが50人~200人の範囲内であれば、nの値は1以上の任意の整数で良い。特に半導体層にGeを使用し、第2図に示す構成でnが2以上の場合、空気中での安定性及び耐湿性の特にすぐれた光記録媒体が得られる。

本発明の光記録媒体に於ける記録層は、通常の環境下では極めて安定であり、特に保護層を設ける必要は無いが、機械的衝撃等に対する保護や、原攻等の付着により、記録、再生に支険が生じるのを防ぐことを目的として、保護層を記録層の上に設けることが可能である。保護層としては、SiOa、Ala Oo、TiOa等の無機材料及び有機高分子材料が用い

第2図~第5図に示す本発明の光記録媒体に於ては、基

版3を透明なものとした場合は、記録光及び再生光を図の 上方から入射させても、下方から入射させても良い。

本発明の光記録媒体は、低春性で高感度であり、空気中 での安定性及び耐湿性がすぐれていると同時に再生信号の SN比が極めて高い点に特徴がある。本発明の光記録媒体 が上記の如くすぐれた特徴を示す理由は現時点では必ずし も明確で無いが、以下の様に推定することができる。本発 明の光記録媒体の記録層は、それぞれ光学定数の異なる複 合層と半導体層との積層膜から成り立っているため、記録 贈がそれぞれ複合層もしくは半導体層単独で成り立ってい る場合に比較して、記録暦の度さが極めて小さい場合でも エネルギー線の吸収率及び反射率が高くなる。このため記 緑暦のエネルギー線が観射される部分に於けるエネルギー 密度が大きくなり、記録感度が真くなると同時に、記録部 と未記録部とのコントラストが大きくなり、再生時のSN 比が再くなる。さらに記録暦を構成している複合暦は金属 酸化物とこの酸化物中に分散した粒径が光の波長以下の橋 めて微糊な金属もしくは半導体の粒子から成り立っている ため、パルクの金属もしくは半導体に比較して低い温度で 隣接する半導体層を伴って容易に流動化する。この記録層 の流動化した部分は、金属もしくは半導体単独の溶験体に 比較して大きな表面エネルギーを有しており、流動化した

記録層とこれに接触する誘板との表面エネルギーの変が大きくなり、流動化した記録層の移動がスム与録層の移動がスムが動化した記録層の移動がした記録層の移動化した記録層の移動化した記録器との週間の固相との表面エネルギーの遺によるを照り、ないの大きな形式によるな特別によるを表現の表面を表現の表面を表現しては、ないの大きな影響を与えな特別によるを表現であると考えられる。この結果、低い照射エネルギーで形式、大きさの譲った問いる。

さらに本発明の光記録媒体における記録層を構成する半 場体層は熱伝導率が低く、複合層中では、金属もしくは半 導体の微粒子は、酸化物中に互いに孤立して存在している ため、複合層の熱伝導率も低くなり、記録媒体の感度は高 くなる。また、複合層中の金属の充壌率、半導体層、複合 層の厚さを適切に選択することにより、最適な分光吸収率、 分光反射率の記録媒体が得られる。

本発明の光記録媒体の記録暦に使用さる金属もしくは半 導体及び金属酸化物等は、いずれも空気中及び水中で極め て安定で、且つ毒性が低いため、本発明の光記録媒体は低 毒性で保存安定性もすぐれている。

本発明の光記録媒体は、記録再生用光ディスクとして画像ファイル、文書ファイル、データファイル及びコンピュータの外部メモリとして用いられるばかりでなく、レーザ光で直接書き込み、読み取りが可能なテーブ、カード、マイクロフィッシュ等として用いることができる。

以下、本発明の詳報を実施例によって示すが、本発明は これ等の例に限定されるものではない。

前、以下の実施例で示す充填率とは、複合層中で金属もしくは半導体微粒子の占める体積の割合である。

実施例

発速度を調節しなから蒸穀を行い、Snの充壌率 0.8 で限度 6 0 人の Sn及び Sn02の複合間を Ge間の上に形成し、続いて 同様の機作を行うことにより、この Snと Sn02の複合間上に 厚さ 2 0 人の Ge間、厚さ 6 0 人の Snと Sn02の複合層及び厚さ 3 0 人の Ge間を順次額間し、 第 2 図に於て n = 3 に相当する構成で厚さ 2 0 0 人の記録間を有するディスク状光記録媒体を製作した。

得られたディスク状光記録像体を毎分1800回転の回転速度で回転させながら、くりかえし周波数 5 MHz で 100 n secのバルス中に変調した半導体レーザ (日立製作所製 ILLP-1600、発振波長830 nm) の発振光をコリメーターレンズ、 4年 レンズ及び 持板を適して記録層にビーム径 1 μm まで 4年 として 配射することにより 記録を行ったところ、 短径がほぼ 1 μm のピットを形成させるのに 必要なディスクの記録面上に 於けるレーザ光強度は 6 mWであった。 また記録信号を 1 mWのレーザ光で再生を行い、 基準信号 5 MHz 、パンド巾 1 0 0 KHz の条件でスペクトラムアナライザで 測定した C N比は 5 6 dBであった。

上記の如くして記録を行った記録終のディスク状記録媒体を60℃、95%RHの恒温恒混層内に入れ、120日間の耐湿熱性試験を行ったところ、CN比に変化は認められなかった。

比較例1

得られた3種類の試料について実施例1と間様の方法で 記録再生を行った結果を第1表に示す。

鄮	1	裘
pę s		400

複合周膜 (人)	厚 レーザ光強度 1) (aN)	C N 比 (dB)
100	1 0	4 2
180	1 2	4 5
3 0 0	12mWで記録できず	_

類径が1µmのピットを形成させるのに必要な、ディスク面上に続けるレーザ光強度

比較例2

実施例1に用いたのと同様のポリメタクリル酸メチルのディスク状態板を2枚用意し、実施例1と同様に基板回転速度20 rpm 、真空度1×10-6 mn lgの条件で電子ビーム素者法を用い、これら葉板上にGeを蒸着し、Geの膜厚が80人及び300人の記録間がGeのみの2種類の試料を得た。得られた2種類の試料について実施例1と同様の条件で記録することを試みたが、いずれの試料もレーザ光強度12mmではビットは形成されず、記録することはできなかった。

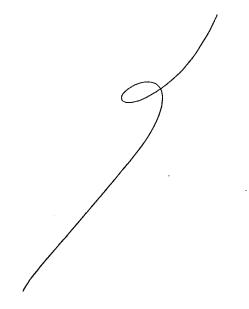
実施例 1 と比較例 1 及び 2 より明らかな如く、比較例 1 に示す記録 関が Snと SnO2の 複合 斑膜の みからなる試料は、実施例 1 に示す本発明の光記録媒体に比較して感度、 C N 比共に低く、また記録 関が Ge 膵臓の みからなる比較例 2 に示す試料は、本発明の光記録媒体に比較して著しく感度が低い。

实施例2

実施例 1 と同様の方法を用いて、ポリメタクリル酸メチルのディスク状態板上に、第2 表に示す金属及び金属酸化物からなり、第2 表に示す瞬厚を有する複合層と、第2 表に示す原厚の Geからなる半導体層とを、第2 表に示す層構成に積層した記録網を形成することによって、第2 次の試料番号 2 - 1 ~ 2 - 1 3 で示す 1 3 種類の光記録媒体を製

作した。

得られた上記13種類のディスク状光記録媒体について、 実施例1と間機の方法を用いて測定した記録感度とCN比 を第2表に示す。耐湿性はnが2以上の場合特にすぐれた 結果を示した。



試料番号	1,	ii (<u> </u>	Ħ	半導体層	記	録	阻	能錄再	生特性
	金原または 半導体	金属酸化物	企原または半 導体の充填率	原 さ 1) (人)	原 き 2) (人)	周模成	n	原 さ(人)	レーザ光強度 (mi)	GN比 (dB)
2 - 1	Sn	SπO2	0.8	140	5 0	第3図	1	190	7	5 3
2 – 2	l n	In ₂ O ₃	0.6	120	5 0	第4図	2	340	10	5 4
2 - 3	l n	S n O ₂	0.8	7 0	3 0	第5図	3	270	7	5 0
2 – 4	Sn	A 1 2 O3	0.9	150	5 0	第2図	2	250	1 2	4 9
2 – 5	l n	ZrO2	0.9	7 0	3 0	冏上	4	330	1 2	50
2 – 6	Sn	7 n O	0.8	6 0	2 0	同上	3	260	11	5 0
2 – 7	Ge	S n O ₂	0.8	8 0	4 0	第2团	3	280	8	5.5
2 – 8	Рb	ing Oa	0.8	140	5 0	同上	2	240	7	5 2
2 – 9	Α Ι	SnO2	0.7	6 0	2 0	司 上	-4	260	10	5 0
2 -10	Zn	SnO2	0.8	7 0	3 0	同上	3	230	10	5 0
2-11	Cu	SnO ₂	0.7	60	2 0	岡 上	4	260	1 2	5 3
2 -12	Αg	SnO ₂	0. 7	60	2 0	阿上	4	260	10	5 5
2 - 13	Au	Ing Og	0.7	60	2 0	同上	4	260	1 2	5 5
2-14	Sb	S n O ₂	0.8	190	4 0	同上	2	270	6	57

- 1) 複合間一層の既さ
- 2) 半沸体圏一個の反 3

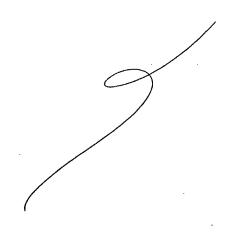
実施例3

三台の電子銃を装備した真空蒸着装置のチャンパー内に 厚さ 1.2 mm、外径 3 0 0 mm、内径 3 5 mm のジェチレングリ コールピスアリルカーポネート貮合体 (商品名 CR-39) か らなるディスク状態板を取り付け、チャンパー内の四つの ルツポにそれぞれ、Ge、Sn、Au及びSnOzを入れ、上記基板 を 2 0 rpm の回転速度で回転させながら、真空度 1 × 10-6 ■ Hgの条件に於て、まづGeを50Aの厚さに蒸着し、次い で Sn、 Au及び SnOaにそれぞれ別の電子銃より電子線を照射 し、Sn、Au及びSnOzそれぞれの蒸発速度を開館しながら、 三成分を間時に蒸着することによって、SnOa中にSnが90 類景%、 Auが10類景%からなるSn- Au合金微粒子が分散 し、合金微粒子の充筑率が0.7で、厚さ150人の複合層 を形成し、続いてこの複合脳上に再び50人の厚さにGeを 蒸着することによって、 第2図に於て n = 2 に相当する構 成で厚さ250人の配録版を有するディスク状光記録媒体 を製作した。

得られた光記録媒体について実施例1と同様の方法で測定した記録再生特性を第3表の試料番号3-1に示す。

また 第 3 表に示す 試料番号 3 - 2 ~ 3 - 6 の 光記録 媒体 は 試料番号 3 - 1 と 同様の方法で製作し、 複合層中の合金 の種類及び合金組成が第 3 表に示すものである以外は、 基 板、半導体層の種類、厚さ、複合層中の合金微粒子の充壌 車、複合層の厚さ、記録階の構成及び記録層の厚さはいずれも試料番号3-1の場合と同一のものである。試料番号3-2~3~6の光記録媒体について実施例1と同様の条件で測定した記録異生特性を第3表に示す。

安定性、前覆性について実施例』と同様に測定したが良好であった。



郊 3 数

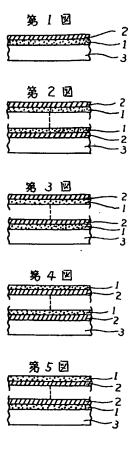
試料番号	初合用中の合金単粒子の 種類と組成比	起辞再	生特性	
以代金可	(前景%)	レーザ光強度 (mH)	CN比 (dB)	
3 – 1	Sn (90) — Au (10)	7	5 5	
3 - 2	Sn (20) - Au (80)	9	5 5	
3 – 3	Sn (96) -Ag (4)	8	5 5	
3 – 4	In (90) .—Pb (10)	7	5 3	
3-5	Sn (50) -In (50)	7	5 4	
3 – 6	Ge (80) Sn (20)	7	5 6	

4. 図面の簡単な説明

第1図、第2図、第3図、第4図及び第5図は本発 切の光記録媒体の断面図である。

各図に於て、1は複合層、2は半導体層、3は挤板を示す。

代理人 弁理士 髙 橋 脇 利



THIS PAGE BLANK (USPTO)